

年吉研究室

半導体微細加工によるマイクロマシン

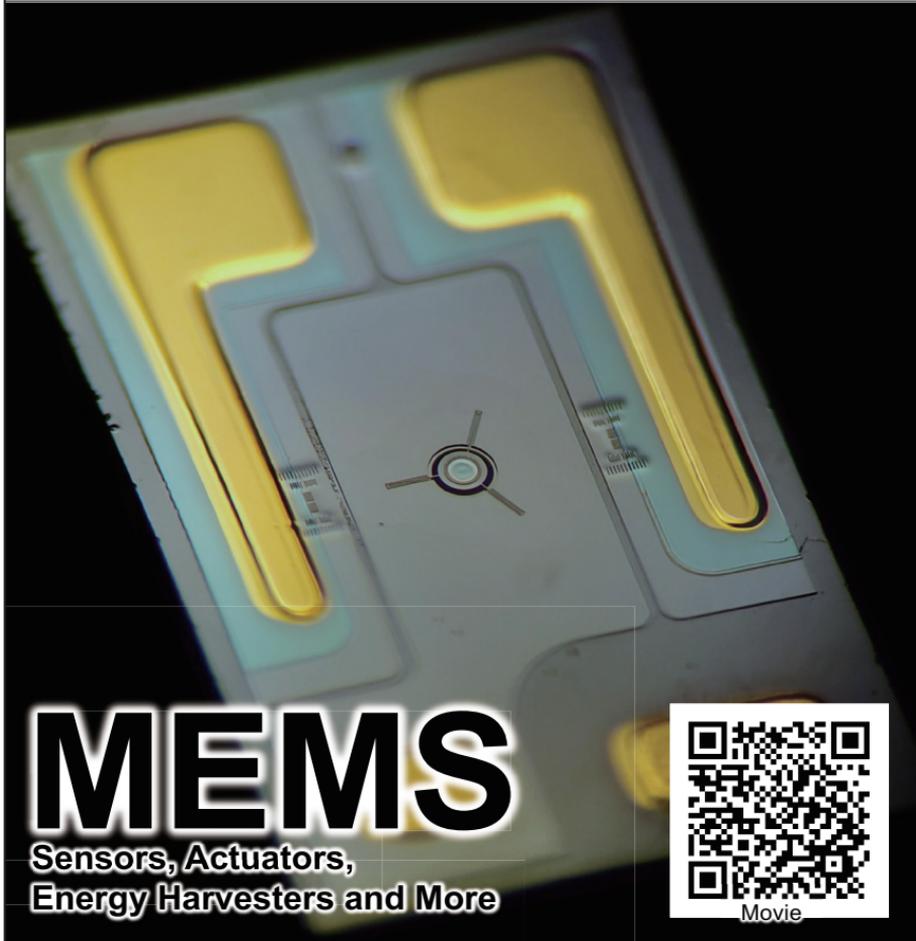
情報・エレクトロニクス系部門
マイクロナノ学際研究センター



工学系研究科 電気系工学専攻/先端学際工学専攻

マイクロマシンシステム工学

<http://toshi.iis.u-tokyo.ac.jp/toshilab/>



MEMS

Sensors, Actuators,
Energy Harvesters and More



Movie

